特許協力条約に基づく国際出願

願

書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号	受理官庁記入欄 ————	
国際出願日	DOT	
	PCI	
(受付印)	U5, 3, 0 4	
	受領印/	
出願人又は代理人の書類記	S NEW YORK	

,理されることを請求する。			受領印
		出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大 1 2字)	
第1欄 発明の名称 熱式空気流量計			
第 II 欄 出願人 この棚に記載した	者は、発明者でもある。		
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載:法人は公式の	の完全な名称を記載;あ	て名は郵便番号及び閉ると 82歳)	and an en
株式会社日立製作所	,		取話番号: 03-3212-1111
HITACHI, LTD.			ファクシミリ番号:
〒101-8010 日本国東京都千代田區	区神田駿河台四	9丁目6番地	03-3214-3116
6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiy TOKYO 101-8010 JAPAN	oda-ku,		加入電信番号:
7			出願人登録番号:
			000005108
国籍 (国名): 日本国 JAPAN この棚に配載した者は、次の	住所	^{(国名):} 日本国 JAP	AN
指定国についての出願人である: すべての指定国第 III 欄 その他の出願人又は発明者	✔ 米国を除く	すべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の顔に配載: 法人は公式の)	CA A COURT BOOK		
株式会社日立カーエンジニアリング	元王な石砂を配載;あて	名は郵便番号及び国名も配職)	この欄に記載した者は 次に該当する:
Hitachi Car Engineering Co., Ltd.			✓ 出願人のみである。
〒312-0062 日本国茨城県ひたちな	か市高場24	77番地	
2477, Takaba, Hitachinaka-shi,			出願人及び発明者である。
IBARAKI 312-0062 JAPAN		·	発明者のみである。 (ごこにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)
		•	出願人登録番号: 000232999
[·] 籍(<i>国名)</i> :日本国 JAPAN	住所(
この棚に記載した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国	✔ 米国を除くす		追記棚に記載した指定国
✔ その他の出願人又は発明者が続葉に配載されている。			このは、これのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ
第 I V 欄 代理人又は共通の代表者、通知の都	あて名		
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する		代理人	通の代表者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に配載:法人は公式の完全	全な名称を配載:あて名	は郵便番号及び国名も記載)	如話番号:
6850 弁理士 小川 勝男 OGAWA Katsuo, Patent Attorney (Reg.	NO core		03-3537-1621
〒104-0033 日本国東京都中央区新川一日東国際特許事務所	NO.6850) 丁目3番3号第	第17荒井ビル8階	ファクシミリ番号: 03-3537-1624
Nitto International Patent Office			加入電信番号:
8th Floor No.17 Arai Building, 3-3, Shink	awa 1-chome	Chuo-ku	1
TOKYO 104-0033 JAPAN	, onome,	Chuu-ku,	代理人登録番号:
Manathat Ta . (Amil)			100068504
通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されてま	らず、上記枠内に特に) 	<u> </u>	いる場合は、レ印を付す。

第 III 欄の続き その他の出願人又は発明者			
この統葉を使用しないとき	では、この用紙を願書に含めないこと。		
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に配載: 法人は公式の完全な名称を記 中野 洋	載:あて名は郵便番号及び国名も記載)	この棚に記載した者は 次に該当する: 出願人のみである。	
NAKANO Hiroshi 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株式会社日立製作所 日立研究所内		▶ 出願人及び発明者である。	
c/o HITACHI, LTD. Hitachi Research Labor 1-1, Omika-cho 7-chome, Hitachi-shi, IBARAKI 319-1292 JAPAN	ratory,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと) 出頭人登録番号:	
	T	山納入豆虾田亏。	
^{国籍(国名):} 日本国 JAPAN	^{住所(国名):} 日本国 JAPAN		
指定国についての田殿人である。	■を除くすべての指定国 🗾 米国のみ	追記棚に記載した指定国	
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載: 法人は公式の完全な名称を記 山田 雅通	載:あて名は郵便番号及び国名も配載)	この欄に配載した者は 次に該当する:	
YAMADA Masamichi		出願人のみである。	
「 〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町 株式会社日立製作所 日立研究所内	_	☑ 出願人及び発明者である。	
c/o HITACHI, LTD. Hitachi Research Labor 1-1, Omika-cho 7-chome, Hitachi-shi,	atory,	発明者のみである。 (ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)	
IBARAKI 319-1292 JAPAN		出願人登録番号:	
	P. (514)		
国籍 (国名): 日本国 JAPAN congiction に記載した者は、次の コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	^{住所(国名):} 日本国 JAPAN		
指定国についての出願人である:	を除くすべての指定国 🗾 米国のみ	追記欄に記載した指定国	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載: 法人は公式の完全な名称を記録 松本 昌大	成;あて名は郵便番号及び国名も配載)	この棚に記載した者は 次に該当する:	
MATSUMOTO Masahiro		出願人のみである。	
〒319-1292 日本国茨城県日立市大みか町 株式会社日立制作院 日立研究系内	七丁目1番1号	✓ 出願人及び発明者である。	
株式会社日立製作所 日立研究所内 c/o HITACHI, LTD. Hitachi Research Labora	atory.	発明者のみである。	
1-1, Omika-cho 7-chome, Hitachi-shi,		(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)	
IBARAKI 319-1292 JAPAN		出願人登録番号:	
^{国籍(国名):} 日本国 JAPAN	^{住所(国名):} 日本国 JAPAN		
指定国についての出願人である:	を除くすべての指定国 🗸 米国のみ	追記欄に記載した指定国	
氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載:法人は公式の完全な名称を記載 渡辺 泉	は;あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:	
仮辺 永 WATANABE Izumi		出願人のみである。	
〒312-0062 日本国茨城県ひたちなか市高場	2477番地	✓ 出願人及び発明者である。	
株式会社日立カーエンジニアリング内		発明者のみである。	
c/o Hitachi Car Engineering Co., Ltd. 2477, Takaba, Hitachinaka-shi,	だ明句のみである。 <i>(ここにレ印を付したときは、</i> 以下に記入しないこと)		
IBARAKI 312-0062 JAPAN		出願人登録番号:	
^{国籍(国名):} 日本国 JAPAN	^{住所(国名):} 日本国 JAPAN		
この棚に配破した者は、次の 指定国についての出願人である: すべての指定国 米国	を除くすべての指定国 🗾 米国のみ	追記棚に記載した指定国	
✓ その他の出願人又は発明者が他の模葉に記載されている。			
様式PCT/RO/101 (続葉) (2004年1月版)			

第 III 欄の続き その	他の出願人又は発明者		
		きは、この用紙を願書に含めないこと。	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・	名の順に記載:法人は公式の完全な名称を	記載:あて名は鄭便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は
半沢恵二			次に該当する:
	HANZAWA Keiji		
〒312-0062 日本	国茨城県ひたちなか市高地	場2477番地	✔ 出願人及び発明者である。
	エンジニアリング内		山山山地へ及び光明省である。
c/o Hitachi Car Eng	Jineering Co., Ltd.		発明者のみである。
2477, Takaba, Hita			(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)
IBARAKI 312-0062	JAPAN		出願人登録番号:
国籍 (国名): 日本国 」		AT (72)	
この個に記載した者は、次の	APAN	□ LET	J
指定国についての出願人である:	************************************	国を除くすべての指定国 🗾 米国のみ	追記棚に記載した指定国
712 (213) 2000 (31 (32 4	10周代礼献,因入66公式00元至6名称を配	『城;あて名は野便番号及び国名も記載)	この棚に記載した者は 次に該当する:
			出願人のみである。
			المالية
.			出願人及び発明者である。
			発明者のみである。
		•	(ここにレ印を付したときは、
			以下に記入しないこと)
	·	T	出願人登録番号:
国籍 <i>(国名)</i> :		住所 (国名):	
この概に記載した者は、次の	すべての指定国 米国		
指定国についての出願人である: 氏名(名称)及びあて名:(は・名	の順に記載:法人は公式の完全な名称を記述	を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
	ンベルには、区人は五式の元主な石砂を配す	は、あて名は郵便番号及び国名も記載)	この棚に記載した者は 次に該当する:
			出願人のみである。
			出願人及び発明者である。
			発明者のみである。
			(ここにレ印を付したときは、 以下に記入しないこと)
1			出願人登録番号:
国籍 (国名):			
この棚に記載した者は、次の			
指定国についての出願人である:		を除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
氏石(石柳)及びめて名:(<i>姓・名の</i>	D順に記載:法人は公式の完全な名称を記載		この棚に記載した者は
		li	次に該当する:
		įį	出願人のみである。
		1[出願人及び発明者である。
,		ſr	Print o 7. The
		<u> </u>	発明者のみである。 <i>(ここにレ印を付したときは、</i>
		. [出願人登録番号:
同篇 (尼女)。	· · ·		THE CLEAN TO
国籍 <i>(国名)</i> : 		住所 <i>(国名)</i> :	
この梱に配載した者は、次の 指定国についての出願人である:	すべての指定国 米国を	除くすべての指定国 ・ 米国のみ	追記欄に記載した指定国
その他の出願人又は発明者が他の)続薬に配載されている。		
STPCT /PO / LOL (STATE) /2	0.0.4.65.1.53.853		. 1

第V欄 国の指定				
類の保護を求め、及びしかしながら、以下の口 DE ドイツについて ID RU ロシアについて	眩当する場合には広域と国F 国については指定をせず、² ^ては指定をしない 「は指定をしない ^ては指定をしない	9 (a) に基づき、国際出願日に拘 内特許の両方を求める国際出願とな その国の国内保護を求めない。	ె.	
ることを目的に、当該	国の指定を除外するときに位	こ基づき、国際出願が主張する優先 使用することができる。しかし、い 去令手続の結果に関しては、第V欄	ったん除外した指定は、それ	出願の効果が消滅することを避け を変更することはできない。これ
第 VI 欄 優先権主			om J C D Mo	
以下の先の出願に基づ	く優先権を主張する:		·	
先の出願日	先の出願番号	先の出願		
(日. 月. 年)		国内出願:パリ条約同盟国名又は WTO 加盟国名	広域出願:*広域官庁名	国際出願:受理官庁名
18.06.03	特願2003-173158	日本国 JAPAN		
(2)		·		
(3)				
	張(先の出願)が追記欄に割	- ··· - · - · - ·		
ことを、受理官庁(日本国 すべて 日本国 *先の出願がARIPO出	特許庁の長官)に対して請求す 憂先権(1) 優先権(<i>!</i> <i>願である場合には、当該先の出</i>		他は追記欄参照 <i>リ条約同盟国若しくは世界貿易機</i>	
第 VII 欄 国際調査				
国際調査機関(記載。)	ISA) の選択(2	以上の国際調査機関が国際調査を写	実施することが可能な場合、い	ずれかを選択し二文字コードを
ISA/JP 先の調査結果の: 出願日(日.月		夿の照会(先の調査が、国際調 出願番号	査機関によって既に実施又は 国名(又は広域官庁	
第 VIII 欄 申立て				
この出願は以下の申立	でを含む。(下配の該当す	る欄をチェックし、右にそれぞれの	り申立て数を記載)	申立て数
第 VIII 棩(i)	発明者の特定に	関する申立て	:	
第 VIII 欄(ii)	出願し及び特許 出願人の資格に	を与えられる国際出願E 関する申立て	日における :	
第 VIII 欄(iii)) 先の出願の優先 出願人の資格に	権を主張する国際出願日 関する申立て	ヨにおける :	
第 VIII 欄(iv)	発明者である旨 (米国を指定国		:	
算 VIII 檛(v)	不利にならない 立て	開示又は新規性喪失の例	別外に関する申 :	

第IX欄 照合欄;出願の言語		
この国際出願は次のものを含む。 (a) 紙形式での枚数 顕書(申立てを含む) 5 4	この国際出願には、以下にチェックしたものが添付されている。	数
	1. 🗾 手数料計算用紙	: 1
明細書(配列表または配列表に関連 するテーブルを除く)… 15 t	対 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した存面	: 1
請求の範囲 3 を	▼ 国際事務局の口座への扱込を証明する書面	. 1
- 要約4	(2. 個別の委任状の原本	
│ 図面 9 ₺	2 3. 包括委任状の原本	
小 計 33 #	4. ② 包括委任状の写し(あれば包括委任状番号)	:
配列表	() 5. 記名押印(署名)の欠落についての説明書	٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
配列表に関連するテーブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		:
コンピュータ銃み取り可能な形式の有無を問わない。 下記(C)参照)	7. 国際出願の翻訳文(翻訳に使用した言語名を記載する):	:
合計 33 #	8. 寄託した微生物又は他の生物材料に関する樹面	 :
(b) コンピュータ読み取り可能な形式のみの (実施細則第 801 号(a)(i))	コンピュータ銃み取り可能な配列表	:
(i) 配列表	(媒体の頼頼と枚数も表示する)	
(ii) 配列表に関連するテーブル	(国際出願の一部を構成しない)	:
(C) コンピュータ読み取り可能な形式と同一の (実施細則第 801 号(a)(ii))	規則 18 の 8 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し 国際調査のための写しの同一性、又は左綱に配載した配列表を含む写しの回	:
(i) 配列表	一性についての陳述律を添付	:
(ii) 配列表に関連するテーブル	(媒体の和類と枚数も表示する) 実施細則第802号 bの4に基づき提出する国際関帝のための写し	
媒体の種類 (フレキシプルテ゚ィスク、CD-ROM、CD·R、その他) と枚数	(国際出願の一部を構成しない) (左傾(b)(近)又は(C)(近)にレ印を付した場合のみ)	:
配列表		:L :
(追加的写しは右欄9. (ii)または 10(ii)に配載)	ブルを含む写しの同一性についての陳述書を添付 11. その他(智類名を具体的に記載):	• .
要約費とともに提示する図面: 第2図	本国際出願の言語:日本語	
第X欄 出願人、代理人又は共通の代 を人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。		
小川 勝男	が記せ	
	受理官庁記入欄 2. 図面	
1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日		
3. 国際出願として提出された想類を補完する都面又は図 その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(訂	TO)	された 図面がある
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期		аш <i>л 0</i> у-0
5. 出願人により特定された 国際調査機関 ISA/JP	6. 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に 調査用写しを送付していない。	
	三 国際事務局記入欄	
紀録原本の受理の日:		
式PCT/RO/101 (最終用紙) (2004年1月版)		

IAP20 Rec'd PCT/PTO 16 DEC 2005

明 細 書

熱式空気流量計

技術分野

:

15

20

25

5 本発明は、空気流量を測定する熱式空気流量計に係り、特に、内燃機 関の吸入空気量を測定するのに適した空気流量計に関する。

背景技術

内燃機関における吸入空気量を検出する装置として、吸気通路(空気 10 通路)内に温度依存性を有する発熱抵抗体とこの発熱抵抗体の温度補償を するための抵抗体(温度補償抵抗体)とを配置して、吸入空気流量を測定 する方式が広く知られている。

このタイプの空気流量計は、発熱抵抗体の熱が空気流に放たれても、発熱抵抗体と温度補償抵抗体との温度差が一定になるように発熱抵抗体に流れる加熱電流を制御し、その電流の変化を直接或いは間接的に検出することにより空気流量を測定している。

このような熱式の空気流量計が自動車等の内燃機関に設置された場合、内燃機関の温度上昇により、その機関の熱が吸気通路の壁面から空気流量計に熱が伝わる。また、走行中に空気温度が変化することもある。また、空気流量計を駆動するための駆動回路など空気流量計自身の発熱もある。このような周囲温度変化や自己発熱が存在すると、温度補償抵抗体を有していても、空気流量計の検出流量に誤差が生じる。

このような温度変化による流量検出誤差を低減するために、従来の熱式空気流量計においては、特開昭61-239119号公報、特開平10-197309号公報に記載されたものがある。

特開昭61-239119号公報は、被測定空気が流れる空気通路を 構成しているボディ温度と、検出空気温度とが異なる場合に、空気量の検 出誤差が生じることが経験上知られていることから、この検出誤差を次のようにして補正している。すなわち、空気通路中に空気温度測定用の抵抗体を設置すると共に、空気通路の壁面に該壁面温度を検出する温度検出抵抗体を配設し、空気流量信号を空気通路壁面温度と空気温度の差に基づき補正している。

5

10

15

20

また、特開平10-197309号公報では、流量測定素子(発熱抵抗体,温度補償抵抗体)を有する基板に、空気温度を検出する温度センサと、基板の温度を検出する基板温度センサとを設ける。流量測定素子の基板は、空気通路壁に取り付けた支持体によって支持される構造である。基板温度センサは、支持体側の基板一端に設けられる。一方、空気温度センサは、基板のもう一端(支持体と反対側)に配置される。基板温度センサは、吸気通路壁から支持体を介してエンジンなどの熱が流量測定素子の基板に伝わることによる基板温度上昇を検出する。この基板温度情報と空気温度情報に基づき流量検出誤差が補正される。

上記従来技術において、特開昭61-239119号公報のように空 気通路壁に壁面温度を検出するための温度検出抵抗体を設ける方式は、温 度検出抵抗体を空気通路壁に埋設するなどして壁面温度を検出可能にして いる。このような構成では、温度検出抵抗体を樹脂中に埋設するために空 気流量計の成形加工が複雑になる。また、温度検出抵抗体の端子を空気通 路壁部の外部に引き出すために、流量信号、電力入力端子のほかに温度出 力の外部接続端子を空気流量計ボディに増設する必要があった。

一方、特開平10-197309号公報では、上記したように、流量 測定素子(発熱抵抗体,温度補償抵抗体)を形成した基板に、基板温度センサと空気温度センサとを設けて両者の温度差より空気流量検出値を検出 するようにしている。この方式では、流量測定素子の基板として、シリコン等の半導体基板を用いた場合には、シリコン基板の熱伝導率が基板材料の中では大きいことから、基板の被支持側とその反対側との温度差がほと んど生じない。したがって、基板温度情報と空気温度情報とが常にほぼ同一温度となってしまい、基板に伝わるエンジンなどの外部からの熱を充分に検出できず、補正精度の点で改善すべき点があった。

また、流量測定素子に支持体などの外部から伝わる熱は、素子全体に 伝わるということであり、吸気温度を検出するための温度センサから得ら れる空気温度情報も実際の空気温度より高くなる傾向があった。

発明の開示

10

15

20

本発明は、上記した従来技術の課題を解決して、流量測定精度を高めると共に、空気温度検出についても精度を高めることを目的としている。

本発明は、上記目的を達成するために、基本的には次のように構成する。

流量測定素子は、発熱抵抗体及び温度補償抵抗体を基板(第1基板)に形成してなる。流量測定素子は、空気流量計の駆動回路を収容するケーシングにより支持され、このケーシングを介して流量測定対象の空気通路に配置される。そして、空気流量計における2点の温度測定を行う第1,第2温度センサを備え、第1温度センサが流量測定素子の基板(第1基板)に設けられ、第2温度センサがケーシングの内部に設けられている。第2温度センサは、好ましくは、ケーシングに収納した回路基板(例えば、空気流量計の駆動回路や信号処理装置を搭載した第2基板)に配置する。

このような構成にすることにより、信号処理装置は、流量測定素子からの出力信号と第1,第2温度センサの出力信号の3つの情報から、外部の熱的影響を補正した空気流量を算出することが可能になる(この演算式の具体例は実施例にて述べる)。

25 それによって、流量測定素子が他の構成体に支持された構造であって も、外部から熱が伝わることによって生じる流量検出誤差を補正し、高精 度な空気流量検出が可能となる。 さらに、第1,第2温度センサを、第1,第2基板にそれぞれ分けて設けることで、空気流量計の2点の温度差を明確にとらえることができ、空気流量演算の精度を高める。また、第1,第2の基板同士を電気的に接続し第2基板で空気流量、空気温度、空気通路壁面温度などの少なくとも一つを演算処理することで、温度センサなどの信号も空気流量計で内部処理できるので、温度センサの出力端子を空気流量計外部機器の接続端子として増設する必要性もなくなる。また、従来のように、温度センサを空気流量計の壁面に埋設するなどの構造にしないで、温度センサの設置を容易にする。

10

5

図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例に係る熱式空気流量計を空気通路と直角 に断面した図、第2図は、第1図におけるB-B'断面の図、第3図は、第2 図と同様の断面で空気流量計のケーシング外観を示した図、第4図は、上 15 記実施例に用いる流量測定素子を示す平面図、第5図は、第4図における C-C'断面図、第6図は、上記実施例に用いる熱式空気流量計の駆動回路を 示す図、第7図は、上記実施例に用いる熱式空気流量計の流量検出回路を 示す図、第8図は、上記実施例に用いる信号処理装置のブロック図、第9 図は、上記実施例において、吸気温度変化時の流量補正を示す図、第10図 は、上記実施例にて、吸気通路壁面温度変化時の流量補正を示す図、第1 20 1図は、上記実施例の熱式空気流量計の温度分布を示す図、第12図は、 上記実施例の熱式空気流慮計の温度分布モデルを示す図、第13図は、上 記実施例の吸気温度変化時の流量補正値を示す図、第14図は、上記実施 例の吸気通路壁面温度変化時の流量補正値を示す図、第15図は、上記実 25 施例に用いる測定素子の他の例を示す平面図、第16図は、第15図のA -A´断面図、第17図は、第15図の流量測定素子を組み込んだ空気流 量計の駆動回路を示す図、第18図は、上記実施例に用いる他の駆動回路

例を示す図。

5

25

発明を実施するための最良の形態

本発明における実施の形態を、図面を参照して説明する。

第1図は本発明の一実施例に係る熱式空気流量計を空気通路と直角に 断面した図、第2図は第1図におけるB-B'断面である。第3図は第2図と 同様の断面で空気流量計のケーシング外観を示した図である。第4図は本 実施例に用いる空気流量測定素子(以下、測定素子と称する)1の平面図 、第5図は第4図におけるC-C'断面の図である。

10 第1図~第3図において、空気流量計は、後述する発熱抵抗体,温度補償抵抗体などを基板(第1基板)10cに形成してなる測定素子1、測定素子1を配置した副通路(計量通路)4、回路基板(第2基板)14、回路基板14を収容するケーシング5、ケーシング5を支持する支持部7,コネクタ部70等により構成される。このうち、副通路4、ケーシング5、支持部7、コネクタ部70は、合成樹脂により一体に成形される。

測定対象の空気が流れる吸気通路(メイン通路)3は、内燃機関へ吸入空気を通す吸気管の一部を構成する。空気流量計は、吸気通路3を形成する筒体(ボディ)6に次のように装着される。

ボディ6は、その通路壁に流量計取付け穴60を有し、この取付け穴20 60を通して副通路4とケーシング5とが挿入される。フランジ状の支持部7は、空気通路壁(ボディ)6の外面に係止して、例えばねじ等で固着される。

このようにして、副通路4とケーシング5とは、吸気通路3の壁面から中心に向けて径方向に順次配置される。副通路4はケーシング5の一端に支持されて吸気通路3の略中央に配置されている。

ここで、測定素子1の詳細について第4図及び第5図により説明する

測定素子1の基板(第1基板)10cは、本実施例ではシリコンなど の半導体により形成される。基板10c上には、発熱抵抗体8と、発熱抵 抗体の上下流に形成される上流抵抗体16及び下流抵抗体17と、温度補 償抵抗体11aと、測定素子周辺換言すれば基板10c上の温度を検出す るための第1温度センサ18とが形成されている。これらの要素は、すべ て、基板10c上に電気絶縁膜10aを介してポリシリコン抵抗体(或い は白金などでも良くその材質を問わない)で形成されるか、或いは第1温 度センサ18については、サーミスタ等の半導体素子でもよい。

5

15

20

シリコン基板10cにおいて、発熱抵抗体8,上流抵抗体16、下流抵 抗体17が位置する箇所の裏面は、異方性エッチングにより空洞9が穿孔 10 形成されている。この空洞9は、基板10cの下面から電気絶縁膜10a の境界面まで形成される。この空洞 9 部位の電気絶縁膜 1 0 a 上に発熱抵 抗体8,上流抵抗体16,下流抵抗体17が位置する。これらの抵抗体は 温度依存性を有し、温度に応じて抵抗特性が変化する。また、これらの抵 抗体および温度センサを保護するために、基板10cの最上層に電気絶縁 膜10bが形成される。

温度補償抵抗体11aは、空気温度を感知することにより、発熱抵抗 体8の温度と空気温度(温度補償抵抗体の温度)との差がほぼ一定になる ように補償する。温度補償抵抗体11aと、第1温度センサ18とは、電 気絶縁膜10 a上で且つ基板10 c の先端側 (測定素子1の反支持部側) に形成される。

測定素子1(第1基板10c)は、第2図に示すようにケーシング5 の一端に支持されている。基板10c上における被支持側(ケーシング側)の一端には、上記した各抵抗体8,16,17,11aおよび第1温度 センサ18の端子電極13が配設され、この端子電極13と測定素子1の 25 外部回路(ケーシング5内の回路基板14)の端子電極50とがワイヤー ボンディングにより電気的に接続される。

第1温度センサ18はサーミスタ等の半導体素子の場合には、外部回路と溶接により電気的に接続してもよい。・

次にケーシング5内の回路基板(第2基板)14について説明する。 回路基板14は、空気流量計の駆動回路(発熱抵抗体8の加熱電流制御 回路で、例えば第6図に示すブリッジ要素抵抗体19、20、演算増幅器 21、トランジスタ22よりなる回路)と信号処理装置30とを有する。

5

信号処理装置30は、空気流量検出回路の要素(第7図の信号出力線33)と空気流量などを補正演算する演算器31(第8図)及び流量補正データを記憶するメモリ32とを有する。

10 さらに、回路基板14には、回路基板上の温度(ケーシング内温度)を検出する第2温度センサ15が設けられている。第2温度センサ15は、例えばサーミスタ等の半導体素子よりなる。第1温度センサ18と第2温度センサ15とは、空気流量計の2点温度を計測するので、同一特性のものであることが好ましい。

本実施例においては、空気通路3の径方向に分けた回路基板(第2基板)14と測定素子基板(第1基板)10cとを分けて、これらの基板に2点温度測定用の温度センサ15と18とを個別に配設する構造と成り得る。そして、これらの第1,第2基板は、電気的な接続を介して順次配置される。流量測定信号(検出空気流量)Qmおよび第1、第2温度センサの出力信号T1,T2は、すべて第2基板14の信号処理装置30にA/D変換器を介して入力され(第8図)、これらの信号に基づき吸気温度(空気温度)Ta,吸気通路壁面温度Twが算出され、また空気流量が補正演算される(補正後空気流量Q´m)。なお、これらの具体的な演算例については、後述する。

25 回路基板(第2基板) 14のうち測定素子1と反対側の一端には、外部接続用のコネクタ端子71とワイヤボンディングを介して接続するための端子電極51が配設されている。コネクタ端子71は、空気流量計の電

源供給端子と上記した信号Ta, Tw, Q´mを出力する端子とよりなる。コネクタ端子71は、外部のバッテリ23 (第6図、第7図)とエンジン制御ユニット(図示せず)に接続される。空気流量データQ´mは、エンジン制御ユニットにて燃料噴射量の算出データとして使用され、空気温度Taや壁面温度Twは、その他の用途に使用することが可能である。

:

5

10

20

第2温度センサ15について、駆動回路等が設置される基板14上に一体に実装することは、低コストな方法である。さらに、基板14上の回路として、あらかじめ内部に温度センサを備えた演算器を用いる場合、第2温度センサとしてこの演算器内部の温度センサを使用してもよく、この場合配線などの部材を必要としないためさらに低コストになる。

次に本実施例における空気流量計の動作原理について説明する。

第4図における発熱抵抗体8と温度補償抵抗体11aは、第6図に示すブリッジ回路の要素となる。温度補償抵抗体11aは、空気温度に感応して抵抗値が変化する。温度補償抵抗体11aにより、発熱抵抗体8は、

15 その温度が被検出空気2の温度に対して常に一定温度高くなるように電流制御される。

このブリッジ回路は、発熱抵抗体8、温度補償抵抗体11a、固定抵抗19、20よりなり、それを駆動する回路として、演算増幅器21、トランジスタ22を備え、及び駆動回路電力供給源となるバッテリ23が電気的に接続されている。

発熱抵抗体8及び温度補償抵抗体11aは、抵抗温度係数の大きいポリシリコン抵抗体である。ブリッジ電圧24と25の電位差は、演算増幅器21とトランジスタ22を通してブリッジ回路にフィードバックされ、それによって、常にブリッジの抵抗比が一定になる。

25 温度補償抵抗体11aの初期抵抗値を大きくし、逆に発熱抵抗体8の 初期抵抗値を小さくすることによって、温度補償抵抗体11aは発熱量が 小さくほぼ被検出空気2の温度となる。一方、発熱抵抗体8は、加熱電流 が流れるように初期抵抗値を小さくしてある。また発熱抵抗体8の裏面は、第5回に示すように空洞9で熱絶縁しており、発熱により温度上昇すると抵抗値が大きくなる。したがって、ブリッジ抵抗8、11a、19、20の抵抗比が一定値になるまで発熱抵抗体8の抵抗値が上昇することになり、発熱抵抗体8は、温度補償抵抗体11aの温度すなわち被検出空気2の温度より一定温度高くなるように制御できる。

5

10

15

20

第7図は、被検出空気2の流量を検出する回路である。第4図のように測定素子1には空気流2が流入してくる。このとき発熱抵抗体8の上下流に上流抵抗体16と下流抵抗体17を配置することによって上流抵抗体16は空気流2により冷却され、下流抵抗体17は発熱抵抗体8により暖められた空気が流れてくるため加熱される。したがってこれら2つの抵抗体は温度により抵抗値が変化する。

したがって、上流抵抗体16と下流抵抗体17を第6図の流量検出回路31に示すように電気的に接続することにより、温度差すなわち空気流量に応じた電圧信号Qmが得られる。

第8図に示すように、回路基板14(第1図,第2図)に搭載される 演算器31(信号処理装置30)には、第1温度センサ18からの基板温 度(測定素子温度)T1,第2温度センサ15からのケーシング内温度T 2、流量検出回路33から検出空気流量Qmが入力される。

これらの入力信号(情報)は、演算器31でアナログからデジタル信号に変換されて演算処理され、高精度に吸気温度Taと、吸気通路壁面温度Twと、補正後の空気流量Q mが算出される。これらの算出された信号は、出力ポートを介して空気流量計外部の装置に出力される。なお、この演算の具体例については、後述する。

25 本実施例では、空気流量Q´mに加え吸気温度(被検出空気温度) T a と吸気通路壁面温度 T w を出力する構成となっているが、必要に応じて 空気流量信号のみ、もしくはいずれかのものを選択し出力する構成も可能

である。

5

10

15

20

25

従来の熱式空気流量計では、自動車等の内燃機関に適用した場合において、①被検出空気温度の温度変化が原因となる流量検出誤差や、②内燃機関の熱が吸気通路に伝わることによって起きる空気流量計の温度上昇、すなわち第1図、第2図における吸気通路壁面6の温度と被検出空気2の温度が異なる状態になったときに生じる流量検出誤差がある。③また空気流量計自身の温度上昇すなわち駆動・検出回路等の発熱にも影響される。本発明ではこのような温度変化の影響を受けず高精度な空気流量検出を行うことが目的であり、以下詳細を説明する。

第9図及び第10図に、従来の熱式空気流量計(2点温度センサを有さないタイプの流量計)において、被検出空気2の温度や吸気管壁面温度が変化したときに発生する検出流量誤差の一例を示す。

第9図及び第10図において、特性Iは適正な検出流量信号Qm-吸気管流量Qs特性(標準特性)を示すものである。標準特性Iは、例えば、壁面温度Twが20℃、吸気温度が20℃の時のQm-Qs特性である

自動車運転環境が著しく変化することにより、壁面温度Twや吸気温度Taが常温から急激に変化する場合には、もはや温度補償抵抗体11aでは充分に対応できず、流量検出誤差が生じる。

例えば、第9図の特性IIは、吸気温度及び壁面温度のいずれもが+20℃から+80℃に上昇した場合の実験データであり、この場合には、従来の空気流量計が検出する流量は、全流量域でプラス誤差+ Δ Qaが発生する傾向にある。逆に、壁面温度及び吸気温度のいずれもが、+20℃から-20℃に低下すると(図示省略)、マイナス誤差が発生する傾向がある

第 10 図の特性 11 は、内燃機関の熱などにより吸気通路壁面 6 の温度 が +20 ℃から +80 ℃に上昇し、一方、吸気 2 の温度については +20

 $\mathbb C$ である場合の $\mathbb Q$ m $-\mathbb Q$ s 特性である。このように、吸気温度が常温であっても、吸気温度と吸気通路壁面温度に $60\mathbb C$ 温度差が生じたときには、空気流量計が検出する流量は、全流領域でマイナス誤差 $-\Delta \mathbb Q$ wが発生する傾向がある。このときの、空気流量計の温度分布状態を第 $11\mathbb Q$ に示す

5

10

15

第11図において、熱式空気流量計の支持部7(吸気通路壁面位置)の温度Twが+80℃で、吸気温度(被検出空気2の温度)Taが+20℃である場合、支持部7と測定素子1との間の温度分布は第11図に示すような勾配となる。単純に支持部7の温度Twと吸気温度Taのみを考えれば、温度は、支持部7から測定素子1の方向に向けて徐々に温度が下がってくる。

しかし、本実施例のようにケーシング5内部に空気流量計の駆動・検出 回路等を設置している場合には、回路発熱によりケーシング5内部の温度 が上昇する。また、測定素子1には発熱抵抗体8を設置しているため、測 定素子1上に局所的な温度上昇Thがある。このような状態になると、空 気流量計の各部において誤差要因が発生することで、空気流量計の検出流 量に誤差が発生するとともに、測定素子1にも熱が伝導し測定素子1上に 設置した空気温度センサ18の検出温度にも影響を与える。

このような影響を改善することが本発明の目的である。これは被検出 20 空気2の流量情報Qmと測定素子の温度T2とケーシング5内の温度T1 との3つの情報を用いることによって可能である。

すなわち第1図、第2図、第11図における測定素子1からの流量信号Qm、測定素子1上に設置した第1温度センサ18からの温度情報T1、ケーシング内の第2温度センサ15からの温度情報T2である。

25 これらの3つの情報を用いることによって、次に述べる熱式空気流量計の温度分布モデルを用いて、高精度な空気流量情報Q´m、吸気温度Ta、吸気通路壁面温度Twを演算により推定可能である。

まず、吸気温度、吸気通路壁面温度の演算方法について説明する。

第12図に、吸気温度Taと吸気通路壁面温度Twの演算方法における簡易な温度分布モデルを示す。

第12図において、空気流量計のケーシング5の長手方向(吸気通路の径方向)方向をL、この長手方向L上の温度をT、ケーシング5が支持される吸気通路壁面の温度をTw、吸気温度をTa、吸気流量をQsとすると、L方向の温度分布状態は、下式のように指数関数で近似することができる。

〔数1〕

5

15

20

 $T = (Tw - Ta) \exp (k \cdot Qs \cdot L) + Ta$

ここで定数 k は、仮想的な温度分布モデルを、実験値から得られた現実的な温度分布に合わせるための調整パラメータである。これらL 1、L 2、T 1、T 2 の値を上式に代入することによって下式のような連立方程式が成り立つ。

〔数 2〕

 $T = (Tw - Ta) \exp(k \cdot Qm \cdot L1) + Ta$

 $T2 = (Tw - Ta) \exp(k \cdot Qm \cdot L2) + Ta$

ここで、T1は第1温度センサ18からの温度情報、T2は第2温度 25 センサ15からの温度情報、Qmは測定素子1からの検出流量である。k は定数、L1、L2は実装構造によって決まる定数であるため、未知数はTw 、Taとなり、この連立方程式をTw、Taについて解くことにより、吸

気通路壁面6の温度Twと被検出空気2の温度Taが求められる。

このような演算は第8図に示す演算器31(信号処理装置30)によってケーシング5内で行う。

被検出空気2の温度Taと、空気流量計の支持部7の温度すなわち吸気 通路壁面温度Twが得られれば、測定素子1及び流量検出回路(第7図) から得られた検出空気流量Qmを補正することが可能になる。

すなわち第10図および第14図に示すように、吸気通路壁面6の温度が上昇すれば、これによって生じる流量誤差に相当する補正流量+ Δ Q w を与え、第9図および第13図に示すように、吸気温度が変化すれば同様に吸気温度変化に関する補正流量- Δ Q a を演算器31の内部で与えることによって高精度な空気流量情報 Q m が検出可能である。

本実施例では、演算器31は、内部にメモリ32を持ち、被検出空気温度Ta、吸気通路壁面温度Tw及び検出空気流量Qmに対応した補正流量値を求めるようなマップや関数が補正データとして記憶されている。

15 例えば、メモリ32は、被検出空気温度Taに対応する流量補正データ α 1と、吸気通路壁面温度Twに対応する流量補正データ α 2のマップを 有している場合には、次式により補正流量Q0 mが得られる。

〔数 3〕

:

5

10

25

 $Q = Qm \times \alpha 1 \quad (Ta) \times \alpha 2 \quad (Tw)$

20 これらの入力と補正データにより、補正流量演算を行うことにより、高 精度な空気流量検出を行うことが可能である。

さらに、本実施例によれば、空気流量計の2点温度は、流量計の壁面~ 吸気通路に至る熱伝達経路における独立した基板上で検出できるので、互 いの温度データの信頼性を高めることができる。また、2点温度と空気流量検出信号に基づく補正流量演算や空気温度,壁面温度などの演算は、すべて空気流量計のケーシング内で処理するので、流量計の外部と接続する 端子については、温度センサのデータ端子を設けなくとも済み、出力端子

やワイヤハーネスの簡略化を図ることができる。さらに、温度センサについては、ケーシング及び流量測定素子の各基板に設置するので、空気流量計のボディそのものに温度センサのための加工をほとんど必要とせず、ボディ構造の簡略化を図ることができる。

5 なお、上記実施例では、第2温度センサ15については、回路基板14 に設けたが、ケーシング5内に回路基板14と切り離して装着することも 可能である。

また、流量測定素子1は、フィルムタイプの感温抵抗体(発熱抵抗体、温度補償抵抗体)を絶縁基板に設けたタイプのものでもよい。

10 さらに、流量測定素子1として、発熱抵抗体8の空気流量に対する加熱電流の変化を上流抵抗体と下流抵抗体の温度差(抵抗値差)で間接的に検出しているが、それに限定するものではない。発熱抵抗体8の電流値を直接検出することで空気流量の変化を検出するタイプのものにも適用可能である。第15図及び第16図に直接加熱電流検出タイプの流量測定素子の一例を示す。なお、第15図及び第16図の符号において、先の実施例に用いた符号と同一符号は同一或いは共通する要素を示すものである。第15図、第16図では、上流抵抗体、下流抵抗体を使用せず、第17図に示すように発熱抵抗体8、温度補償抵抗体11a、固定抵抗19、20のブリッジ回路における発熱抵抗体8・抵抗19間の電圧から吸気流量信号Qaを得ている。

上記実施例における信号処理装置30については、駆動回路と切り離して空気流量計外部に設けることも可能である。

また、上記実施例では測定素子1上の温度Taを検出する第1温度センサとして専用の素子18を使用したが、温度補償抵抗体11aの精度が第1温度センサとしての要求精度に応えられる場合には、専用の第1温度センサ18に代わって温度補償抵抗体11aに第1温度センサの機能を兼用させることも可能である。

この場合の駆動回路例を第18図に示す。この回路例は、基本的には、第6図と同様のものであり、異なる点は、温度補償抵抗体11aの両端電圧の変化から温度補償抵抗体の抵抗値の変化をとらえ、この信号値を空気温度(流量測定素子上の温度) Taとして取り出すようにしたものである。この信号Taは、信号処理装置30に入力される。

産業上の利用可能性

5

本発明によれば、例えば、内燃機関のように厳しい温度環境に設置される空気流量計において、吸入空気の温度変化や空気流量計が設置される吸 5. 気通路壁面の温度上昇による流量検出誤差を補正し、検出精度を向上する ことができる。しかも、空気流量計のボディについて温度センサやその端 子の埋設を不要として簡略化された構造によって、上記検出精度の向上を 図り得る。

請求の範囲

1. 空気流量測定に用いる発熱抵抗体及び温度補償抵抗体を基板に形成してなる流量測定素子と、前記流量測定素子を支持し少なくとも前記流量測定素子の駆動回路を収容するケーシングとを備え、前記流量測定素子が前記ケーシングを介して流量測定対象の空気通路に配置される熱式空気流量計において、

5

10

15

空気流量計における2点の温度測定を行う第1,第2温度センサを有し、前記第1温度センサが前記流量測定素子の基板に設けられ、前記第2温度センサが前記ケーシングの内部に設けられていることを特徴とする熱式空気流量計。

- 2. 前記流量測定素子は、半導体基板上に前記発熱抵抗体と前記温度補 償抵抗体とをパターニングにより形成した半導体型流量測定素子であり、 前記ケーシングの内部には、少なくとも前記駆動回路を形成した回路基板 を収納し、前記第1温度センサは、前記流量測定素子の半導体基板に設け られ、前記第2温度センサは、前記ケーシング内の回路基板に設けられて いる請求項1記載の熱式空気流量計。
 - 3. 前記第2温度センサは、前記ケーシング内に配置される回路基板に設けられ、前記第1温度センサを有する基板と前記第2温度センサを有する回路基板とが端子電極を介して電気的に接続され、
- 20 前記回路基板は、前記流量測定素子の出力信号と前記第1、第2温度センサの出力信号とを入力して、これらの信号に基づき空気流量を演算する信号処理装置を備えている請求項1記載の熱式空気流量計。
 - 4. 前記回路基板は、前記信号処理装置による空気流量演算に用いる補正データを記憶するメモリを有している請求項3記載の熱式空気流量計。
- 25 5. 前記信号処理装置は、前記第1,第2温度センサの出力信号と前記 流量測定素子の出力信号とに基づき、空気温度と空気通路壁面温度とを推 定し、これらの推定値から空気流量の補正データを求め、この補正データ

を用いて空気流量を演算する請求項3記載の熱式空気流量計。

5

10

25

6. 前記空気流量計の本体は、前記空気通路に流れる空気の一部を通す 副通路を有し、この副通路は前記ケーシングに支持され、前記副通路及び 前記ケーシングは前記空気通路の壁部から該通路の径方向に通されて前記 空気通路内に配置され、

前記副通路に前記流量測定素子の基板が位置し、この基板に前記第1温 度センサが設けられ、

前記ケーシング内に前記流量測定素子の駆動回路と信号処理装置と前記第2温度センサとを設けた回路基板が収容されている請求項1記載の熱式空気流量計。

7. 空気通路に配置されて空気流量を計測する発熱抵抗体及びこの発熱抵抗体を温度補償するための温度補償抵抗体とを形成した第1基板と、

前記発熱抵抗体及び前記温度補償抵抗体を駆動する回路と空気流量を演算するための信号処理装置とを有する第2基板と、を備え、

15 前記空気通路の径方向に前記第2基板と前記第1の基板を電気的な接続を介して順次配置し、これらの基板のうち、前記第2基板は空気通路壁から空気通路内に通されたケーシングに収容され、前記第1基板はこのケーシングの先端に保持され、

前記第1, 第2基板には、空気流量計の2点の温度を検出する第1, 第 20 2温度センサが設けられ、

前記第2基板の信号処理装置に流量測定信号と前記第1、第2温度センサの出力信号とが入力されて、これらの信号に基づき空気流量が第2基板上で演算されるように構成したことを特徴とする熱式空気流量計。

8. 温度依存性を有する発熱抵抗体及び温度補償抵抗体を用いて内燃機 関の吸気通路中に流れる空気流量を測定する熱式空気流量計において、

流量測定素子を構成する前記発熱抵抗体と温度補償抵抗体とを形成した 第1基板と、 前記第1基板に設けてこの基板上の温度を検出する第1温度センサと、 前記発熱抵抗体及び前記温度補償抵抗体を駆動する回路と空気流量を演 算するための信号処理装置とを備えた第2基板と、

前記吸気通路の壁に支持されて吸気通路中に位置し、且つ先端に前記第 1基板を保持し内部に前記第2基板を収納するケーシングと、

5

15

前記第2基板に配置してこの基板上の温度を検出する第2温度センサと

前記第1,第2基板の電気作動要素を電気的に接続するために各基板に 配設された端子電極と、を備え、

- 10 前記第2基板の信号処理装置は、前記流量測定素子の出力信号と前記第 1、第2温度センサの出力信号とを入力してこれらの信号に基づき空気流量を演算する機能を有することを特徴とする熱式空気流量計。
 - 9. 前記ケーシング内の信号処理装置により算出された空気流量信号が空気流量計の外部に配置されたエンジン制御ユニットに出力されるように構成した請求項8記載の熱式空気流量計。
 - 10. 前記温度補償抵抗体と前記第1温度センサとが兼用している請求項1ないし9のいずれか1項記載の熱式空気流量計。

要 約 書

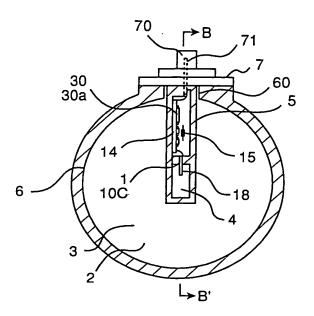
流量測定精度に優れた熱式空気流量計を提供する。

5

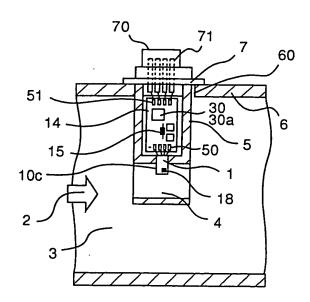
10

空気流量計の測定素子は、第1基板上に発熱抵抗体及び温度補償抵抗体を形成してなる。流量測定素子を支持するケーシングの内部に空気流量計の駆動回路及び信号処理装置を有する第2の基板が収容される。流量測定素子は、空気通路に配置される。空気流量計における2点の温度測定を行うセンサのうち、第1温度センサは、流量測定素子の第1基板に設けられ、第2温度センサは、ケーシング内部の第2基板に設けられる。信号処理装置は、流量測定素子の出力信号と第1、第2温度センサの出力信号とに基づき空気流量、空気温度、空気壁面温度を演算する。

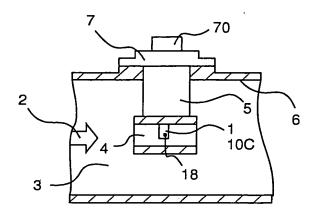
第1図



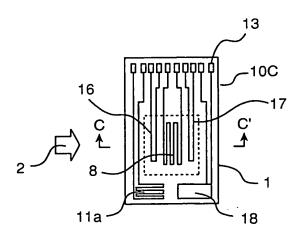
第2図



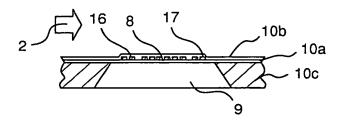
第3図



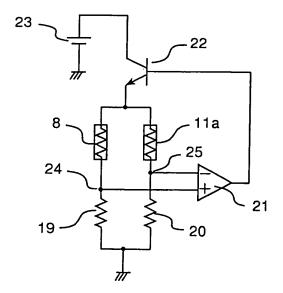
第4図



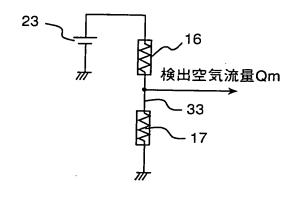
第5図



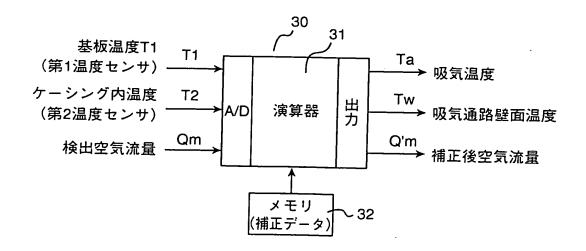
第6図



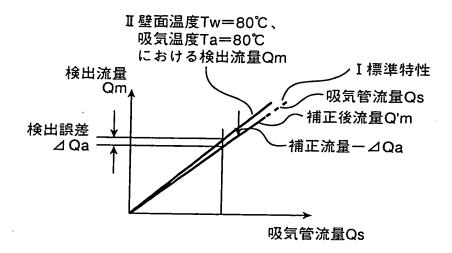
第7図



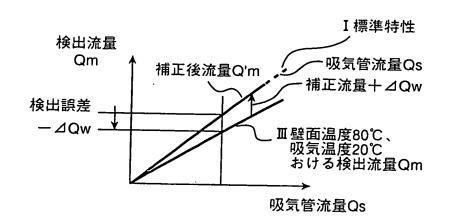
第8図



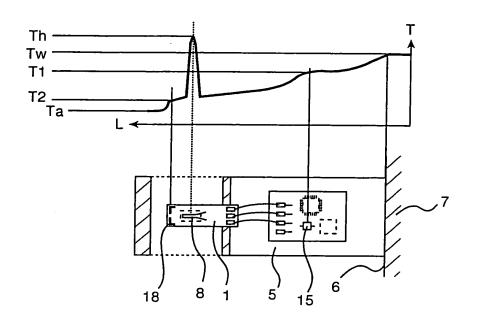
第9図



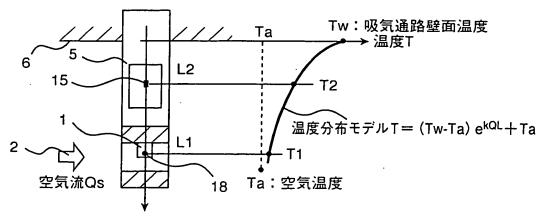
第10図



第11図

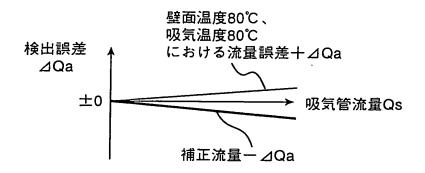


第12図

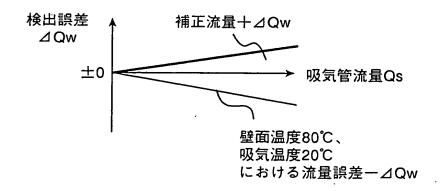


L:吸気通路壁面からの距離

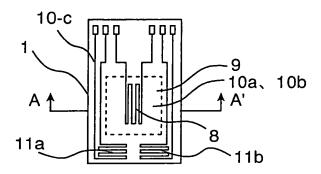
第13図



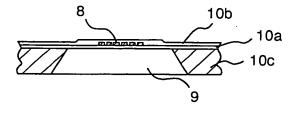
第14図



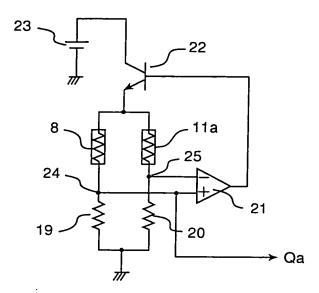
第15図



第16図



第17図



第18図

